感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-OES)使用申請單

								N	lo	
日期:	年	月	日	時	至	年	月	日	時	
實驗條件	:欲測元素	長:								
	(請勾選村		含 HF 水溶	ទ 液)						
	□僅限於	水溶液樣	品,必須	使用 0.2	22 um	之濾頭剝	圖濾樣品 [。]	.		
	□樣品含	HF 水溶剂	夜・需使り	用耐 HF	配件(常	票自備)。				
自備零件及藥品:氬氣(純度 4N5 以上)、標準溶液(AA 等級以上)、2% HNO3、5% HNO3、										
	Ī	超純水。								
1. 願遵守精密儀器及常用設備管理辦法。						用人:_				
2. 儀器如有損壞,願意負責修復。						指導教授:				
3. 儀器負責老師意見:						名:				
4. 技術員	意見 :(借	請用人此次	中請應總	放儀器維5	金			元		
	借	用人本學	年累計應	繳			元。)		
5. 外系或	外校申請	者請系主任	王簽名:							
		感應耦	合電漿原	子發射分	光譜儀((ICP-OE	S)使用申	請單		
								N	lo	
日期:	年	月	日	時	至	年	月	日	時	
1. 請閱讀	精密儀器	及常用設備		法。		借用人				
2. 使用前	先在儀器·	保養維護	記錄簿上記	登記。						
3. 消耗性	器材(紙	、筆等)[由系採購	再由使用	者按登	&記使用I	時間比例:	分擔。		
4. 本系使	用者繳儀	器維修基金	金:400 5	元/小時	,一年	激滿 200	000 元者	,則該年內	內不需再行繳	
交。校[为外系:1	1000 元//	小時。校久	小研究單	位:15	500 元/小	小時。關於	於儀器維 伽	多基金之繳交,	
本系使从	用者得於	欠一學年團	開始之兩月	目內繳清	・未線	清前・ス	不得再借戶	用該儀器	0	
5. 於使用	時間內如	超過 24 /	小時不使用	用,應通	知技術	i員,否則	則即取消詞	该次使用相	雑利・並縮短其	
往後登	記使用該何	義器之最長								
6. 嚴禁自	行移動儀	器之任何是	元件,由	技術員操	操作。違	建者・禁.	止再使用語	該儀器。		
* 本信	養器目前負	負責之技士	_為	鄭郁璇曹	<u></u> 「	(E2-10	0)			
* 本信	養器目前負	1 青つ老師	 T為		 老師	(E2-81	1)			

Registration form for Inductively coupled plasma optical emission spectrometry

Scheduled date (Month/Date/Year):	No			
Usage time:	·			
Elements to be analyzed:				
1. Please check one below to indicate whether your sample co	ntains HF solution:			
$\hfill\square$ Only Aqua solution, no organic solution, and solution must	be filtered with 0.22um syringe filter			
☐ Sample containing HF solution (accessories need prepared	by yourself).			
Essentials self-prepared by the user: : 2% HNO3 $^{\circ}$ 5% HNO3 $^{\circ}$ water.	Standard solution \ Ultra-pure			
1. I will follow all regulations and instructions of the instrumer	nt. User's signature:			
2. I am willing to take the repairing responsibility if the instrun				
	Advisor's Signature:			
3. Comments from the professor-in-charge:	<u> </u>			
4. Comments from the instrument technician: (usage fee to be	e charged: NT dollar.)			
(Accumulated charged usage-fees of this academic year:_	NT dollar.)			
5. Signature of the chairman of the Chemical Engineering Dep	partment :			
(Required for applicants from departments/institutions other	er than Chemical Engineering)			
Registration form for Inductively coupled plasma of	•			
Scheduled usage (Month/Date/Year):	No			
Scheduled usage time:				
User name:				
1. Please carefully read the instrument manuals and the regula	G			
2. Be sure to take a record of the usage in the register before of	•			
3. Consumption goods, such as paper and pens, will be provided to the consumption goods.				
shared by all the users and charged to each user based on t	the accumulated usages.			
4. Rates for instrumentation usage:				
(1) Ch.E., NTUST users: 400 NT dollars/hr. Maximum charge:	•			
dollars. NO registration will be allowed if the charged fee	•			
paid off within the first two months of the new academic	•			
(2) Users from other NTUST departments: 1000 NT dollars/	hr.			
(3) Users from other institutions: 1500 NT dollars/hr.				
5. DO inform the technician within 24 hours of the scheduled	time if you want to cancel the			
reservation. Otherwise you will still be charged.				
Professor-in-charge for ICP-OES <u>Yao-Hsuan Tseng/曾堯宣(</u>	E2-811)			

Technician for ICP-OES __Nicole Cheng/鄭郁璇暫代 (E2-100)__